

Розклад занять на осінній семестр 2017-2018 н.р.

ЕЛС-14

| | 1 8:00 - 9:20 | 2 9:35 - 10:55 | 3 11:20 - 12:40 | 4 12:50 - 14:10 | 5 14:20 - 15:40 | 6 15:50 - 17:10 |
|------------------|---|--|---|--|--------------------|--------------------|
| <u>Пн</u> | Електронні системи(л) 1.214 Зорі А.А. | Електронні системи(лаб) 2.101 Зорі А.А. | | | | |
| <u>Вт</u> | Пристрої імпульсної електроніки(л) 1.214 Зорі А.А. | Пристрої імпульсної електроніки(лаб) 2.101 Зорі А.А. | | | | |
| <u>Ср</u> | Основи схемотехніки. Частина 2(л) 3.108 Вовна О.В. | Мікропроцесорна техніка(л) 3.222 Штена О.А. | Основи схемотехніки. Частина 2(лаб) 2.101 Лактіонов І.С. | | | |
| | | Мікропроцесорна техніка(л) 3.222 Штена О.А. | | | | |
| <u>Чт</u> | | Метрологія, стандартизація і сертиф.в електр(л) 3.318 Костіна О.Д. | Мікропроцесорна техніка(лаб) 2.114 Штена О.А. | | | |
| | Метрологія, стандартизація і сертиф.в електр(пр) 1.216 Костіна О.Д. | | | | | |
| <u>Пт</u> | | | Авт.перетв.(л) 2.102 Сенько В.Ф. | Авт.перетв.(лаб) 2.102 Сенько В.Ф. | | |
| | Мікропроцесорна техніка(лаб) 2.114 Штена О.А. | Авт.перетв.(л) 2.101 Сенько В.Ф. | | | | |